PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-058457

(43) Date of publication of application: 07.04.1983

(51)Int.Cl.

GO1N 27/07

(21)Application number: 56-156570

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

30.09.1981

(72)Inventor: OKA SHOTARO

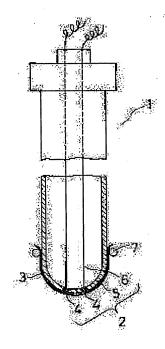
TAWARA OSAMU

(54) MEASURING ELECTRODE FOR IONIC ACTIVITY

(57)Abstract:

PURPOSE: To make constitution simple and handling easy by providing a gas permeable membrane so as to cover an electrode for measuring conductivity of a soln and fills gas absorbing liquid between said electrode and the gas permeable membrane.

CONSTITUTION: A gas permeable membrane 3 is provided so as to cover an electrode 2 for measuring conductivity of a soln. electrode 2 consists of plates 4, 4. a supporting pipe 5 in which the plates 4, 4 are buried and which support said plates, and lead wires 6, 6. A hydrophobic polymer membrane such as "Teflon", PP or the like of about 2W100µ is used for the membrane 3, and the filling of gas absorbing liquid is performed by dropping the same inner face of this membrane 3. Then the concn. of gas is obtained in a linear relation from the conductivity of the soln; therefore, there is no need for using inverse logarithmic converters, etc., hence the constitution is made simple and handling easy.



⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-58457

⑤Int. Cl.³⑥ 01 N 27/07

0)特

識別記号

庁内整理番号 6928-2G 匈公開 昭和58年(1983)4月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂溶液導電率型ガス濃度測定用電極

顧 昭56—156570

@出 願 昭56(1981) 9 月30日

⑩発 明 者 柴崎弥一郎

調布市柴崎1丁目63-1株式会

社島津製作所東京研究所内

切出 願 人 株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ル

一ノ船入町378番地

個代 理 人 弁理士 野河信太郎

型 翻

1. 発明の名称

溶液導電率型ガス酸度測定用電恆

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 溶液導電率測定用電極を置うようにガス透過性膜を設けるとともに、この電極とガス透過性膜との間にガス吸収液を充填してなる溶液導電率型ガス機度測定用電極。
- 8. 発明の詳細な説明

この発明は溶液導電率 選定用電極を用いて構成 するガス機度選定用電極に関し、さらに静しくは、 溶液導電率 選定用電極を覆うようにガス透過性膜 を設けるとともに、この電極とガス透過性膜との 間にガス吸収液を光填してなる溶液導電率型ガス 機度測定用電極に関するものである。

従来、 理 電極にガス透過性膜をかぶせ、 このガス透過性膜を通過してくるガスをガス般収液に関 収させ、 この吸収液の pH 変化を pH 電極にて 間位 差変化として促え、これよりガス 濃度を測定する 方法があつた。 しかしながら、この方法にかい ては、 測定される電位差とガス 濃度とが対数関係 にある為、 電位差からガス 濃度を 水めるには 逆対 数変換器を必要とする。 また、用いる PH 電極 の内部抵抗が大きいため (一般的に100 Mの以上)高入力抵抗の増幅器が必要であるら終世 は 能となり、 測定に手間がかかるとともにコスト になる。 装置全体として複雑となるので取扱い に注意を要し、とくに高入力抵抗増幅機であるた めの絶縁低下等取扱いに注意を必要とするもので あった。

この発明は上記の従来法の欠点を解消するべく なされたもので、溶液導電率湖定用電瓶を用いて ガス濃度を溜定しようとするものである。

以下との発明を実施例に基づいて静述するものであるが、この発明は下記実施例に限定されるものではない。

第1図はこの発明の溶液導電率型ガス 濃度測定 用電板(1)を示すもので、溶液 30電 本測定用電板(2)

特開昭58-58457(2)

を攫りようにガス透過性膜(3)が設けられて構成さ れている。 溶液導電率測定用電極(2)は、価板(4)、 (4)と、この極板(4),(4)を埋設して支持する支持管 (日と、リード線(日、日とからなるもので、従来の 裕液導電率測定用電極においては振板を支持費よ り突出させて支持していたのに対し、支持管(5)面 と下端部が面一となるように極板(4)、(4)を設けて いる。 これはガス透過性膜(3)が納まりよく。支 持管切との間に適当な空隙を作るように設けられ るべく配慮したものである。 ガス透過性膜(3)と しては2月~100月 単程度のテフロン。ポリア ロピレン,シリコーン等の疎水性高分子膜が用い られ、ガス吸収液の充塡は実際にはこのガス透過 性膜(3)の内面に滴下しておこなわれるもので、ガ ス透過性膜(3)はロリング(7)により支持管(5)に取り 付けられる。 この取り付けの際ガス透過性膜(3) のガス 敗収液部分の厚みが 2 μ~10 μ程度に保・ たれるようにするものである。

以下この発明の実施例を使用しておこなりアン モニヤガス機度測定について示す。

Син. ое: ин. ое の被废

CNH OH: 生成される NH OH の 過度

従がつてガス吸収液の溶液導電率変化を測定することによつて被測定ガスであるアンモニャガス 濃度を求めることができるものである。

ガス吸収液としてはガス吸収に伴なり溶液導電 率変化の大きい溶液を、 測定ガスに対応させて 適 宜選択して用いるもので、 アンモニャガスの場合 は上配塩化アンモニウム水溶液の他に炭酸水業ナ トリウム水溶液を用い、 炭酸ガスの場合は炭酸水 業ナトリウム水溶液を用いる。

第1 図に示した実施例においては極板を2 個用いたものを示したが、溶液準電率測定用電板には 極板が3 個のもの4個のものがあるので、この発明においてもそれらの使用が可能である。

この発明は上述のように構成されているもので、 この発明によれば海液薄電率より直線関係においてガス濃度が得られるので逆対数変換器を用いる必要がなく、また内部抵抗も大とならないので増 幅器も必要とせず、全体構成が簡単となり取り扱 ガス股収液としては塩化アンモニウム水溶液を 用いるもので、ガス減過膜を透過したアンモニヤ ガスは塩化アンモニウム水溶液と次式のように反 応し、水酸化アンモニウム (NH。OH)を生成し 平衡状態となる。

NH3+NH4のℓ+H2の ≒ NH4のℓ+NH4のH 生成する水酸化アンモニウム量は被調定ガスであるアンモニヤガス機度に可逆的に比例する。 すなわち、アンモニヤガス機度が大であれば生散される水酸化アンモニウムの量も多くなり、アンモニヤガス機度が小であれば水酸化アンモニウムの量も少なくなる。

一方溶液導電率電極で測定されるガス吸収液の 溶液電導率(U)は次式で示されるように生成され る水酸化アンモニウムの量に比例する。

U = K HH.Ce . CHH.Ce+KHH.OH . CHH.OH

KNH,Ol: NH,Olのイオン価と移動度の機で表 わざれる定数

Кын, он: ын, онのイオン価と移動度の積で表わる定数

いが容易になるとともにコスト安に提供できるものである。 さらにこの発明を溶液の導電率測定に用いた場合、ガス体のみに感応するので共存の液体成分の妨害が少なく、選択性のある測定が可能になるという付加的効果も発揮するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例の一部切欠断面図で ある。

- (1)・・・・・ 解液準電率型ガス機度測定用電振、
- (2 ···· 溶液導電率測定用電極、
- (3)・・・・ガス透過性膜

代理人 弁理士 野 利 宿太



第1図

